FONDAZIONE
BRUNO KESSLER

Trento, lì 06 settembre 2021

Oggetto: nomina della Commissione tecnica nella procedura aperta per la fornitura di una "linea per bonding permanente e temporaneo e debonding di wafers in silicio" da installare nel laboratorio Clean Room Detector della Fondazione Bruno Kessler per lo sviluppo della facility "3D integration" nell'ambito del progetto "IPCEI microelettronica" - CUP: B61B19000870005 – CIG 8801128894

IL PRESIDENTE

- **PREMESSO** che con Determinazione a contrarre Prot. 20/2021 del 1 luglio 2021 il Presidente ha dato avvio alla procedura aperta per la fornitura di una "linea per bonding permanente e temporaneo e debonding di wafers in silicio" da installare nel laboratorio Clean Room Detector della Fondazione Bruno Kessler per lo sviluppo della facility "3D Integration" nell'ambito del progetto "IPCEI Microelettronica", con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **CONSIDERATO** che l'art. 77 del D.Lgs 50/2016 prevede che per i settori ordinari, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice;
- **ATTESO** che allo stato attuale non risulta ancora operativo l'Albo dei commissari di gara di cui all'art. 21 della L.P. 2/2016, né quello istituto presso ANAC, in quanto la norma che disciplina l'operatività dell'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici è sospesa fino al 31 dicembre 2021, con ciò rimanendo in vigore la disposizione transitoria di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 per cui "*Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante*";
- **CONSIDERATO** che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 26 agosto 2021 alle ore 12.00 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
- **PRESO ATTO** che gli operatori economici partecipanti alla gara sono i seguenti:
  - ✓ EVGroup Europe & Asia/Pacific GMBH
  - ✓ Suss Microtech GMBH
- **ATTESO** che la commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
- **CONSIDERATO** che tra il personale interno della Fondazione vi è un numero sufficiente di

esperti muniti di qualificazione, funzioni e ruoli per la completa costituzione della Commissione, così costituita:

- Laura Parellada Monreal
- Cristian Collini
- Paolo Mattevi

- **CONSIDERATO** che, qualora taluno dei suddetti componenti della commissione tecnica sia impossibilitato a presenziare alla stessa, il Presidente della Commissione provvederà a surrogarlo all'apertura della seduta disponendo menzione in calce al verbale di gara;
- **RITENUTO** di dover allegare al presente atto i *curricula* dei componenti la Commissione per la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- **STABILITO** che, per l'espletamento dell'incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti della suddetta Commissione;

DETERMINA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di nominare la Commissione di gara per l'affidamento della fornitura di una "linea per bonding permanente e temporaneo e debonding di wafers in silicio" da installare nel laboratorio Clean Room Detector della Fondazione per lo sviluppo della facility "3D integration" nell'ambito del progetto "IPCEI microelettronica", secondo quanto definito nei documenti di gara, nelle persone di:

- **Cristian Collini, presidente**
- **Laura Parellada Monreal, componente**
- **Paolo Mattevi, componente**

3. di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni valutazione delle offerte tecniche;

4. di dare atto che, per l'espletamento dell'incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti della suddetta Commissione;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei *curricula* dei componenti la Commissione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Fondazione in adempimento all'art. 29 del vigente Codice dei Contratti.

Il Presidente

Prof. Francesco Profumo

(f.to digitalmente)